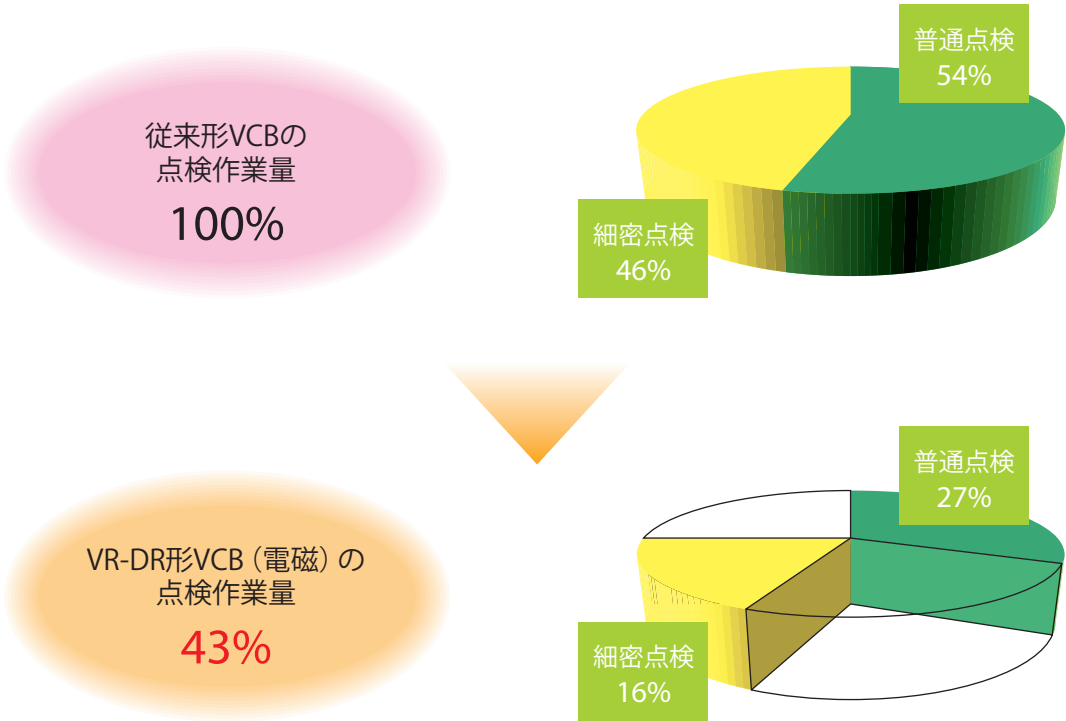


● 従来のVCBと比較して、点検作業量が大幅に低減されました



点検種別	主要点検項目	気中盤用従来形VCBの点検周期	VR-DR形VCBの点検周期（電磁操作）
普通点検	真空インタラプタの清掃	3年	6年
	絶縁物の清掃	3年	6年
	開閉動作試験	3年	6年
	主回路絶縁抵抗の測定	3年	6年
	制御回路絶縁抵抗の測定	3年	6年
細密点検	真空インタラプタの接点消耗量確認	6年	12年
	真空度の良否判定	6年	12年
	主回路断路部の清掃及びグリースアップ	6年	12年
	操作機構への注油	6年	不要
	開閉特性の確認	6年	12年

※上記円グラフは、24年間使用時における点検作業量で比較しています。